科学研究費補助金研究成果報告書

平成22年5月31日現在

研究種目:基盤研究(B)
研究期間: 2007 年度~ 2009 年度
課題番号:19350114
研究課題名(和文) 強誘電性高分子の分極反転の時空間制御と不揮発性ポリマーメモリーの
構築
研究課題名(英文) Spatial-temporal control of polarization reversal characteristics
in ferroelectric polymer and development of non-volatile polymer memory devices
研究代表者
古川 猛夫(FURUKAWA TAKEO)
東京理科大学・理学部第一部化学科・教授
研究者番号:90087411

研究成果の概要(和文):フッ化ビニリデン系高分子は優れた特性を持つ強誘電体であるが、固 体構造が複雑であるために物性の微視的な理解が遅れている。本研究ではその分極反転の過程 について、探針を用いて分極状態の分布を測定する圧電応答顕微法を用いて微視的に解明した。 さらに長短時間領域の測定によって極めて早い分極反転が可能であることを示した。また応用 としてメモリー素子としての基本動作を確認し、素子内での電荷挙動についても解明した。

研究成果の概要(英文): Copolymers of vinylidene fluoride are high-performance ferroelectrics, although their microscopic understanding is missing due to their complex structure. In this study, we clarified the polarization reversal process microscopically by use of a piezoresponse force microscope that scans the distribution of polarization with a cantilever. We also measured the polarization reversal process at very short time and found that these polymers show very quick polarization reversal. In addition, we manufactured memory devices with a ferroelectric polymer and clarified the electronic behavior in these devices.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2007年度	8,200,000	2,460,000	10,660,000
2008年度	5,500,000	1,650,000	7,150,000
2009年度	1,500,000	450,000	1,950,000
総計	15,200,000	4,560,000	19,760,000

研究分野:化学

科研費の分科・細目:材料化学・高分子・繊維材料

キーワード:高分子材料物性・高分子機能材料・強誘電体・構造制御・分極反転・PFM・時分割 PFM・メモリー

 研究開始当初の背景
 (1)本研究に関連する国内・国外の研究動向 強誘電性高分子の研究は、およそ 40 年前 のポリフッ化ビニリデンに関する圧電性の 発見を皮切りに、基礎および応用の両面にお いて我が国が世界をリードしてきた。その多 彩な機能物性は依然として多くの研究者を 魅了し続けているが、特に近年においては、 有機材料特有の柔軟性を活かした新しいメ モリーへの応用が強い関心を集めている。ポ リマーメモリーは、無機材料に劣らない高速 性を有する上、真空成膜装置などの大規模か つ高価な装置を用いずに、スピンコート法な どの非常に簡易なプロセス手法により作成 することが可能である。Intel をはじめとす る大手各社(セイコーエプソン、フィリップ ス)および韓国政府が実用化を目指した開発 に着手しはじめている。しかし、ポリマーメ モリーの実用化には多くの課題が残されて おり、これらの課題を基礎研究の立場から明 らかにしていく必要性がある。

(2)これまでの問題点と申請者の研究成果 実用化を考えるうえで最も深刻な問題と なっていたのが、「駆動電圧の高さ」である。 ポリマーメモリーの最有力候補であるフッ 化ビニリデン(VDF)/三フッ化エチレン共重 合体(TrFE)は、分子鎖の回転という大きな運 動によって自発分極の向きを反転させるた め、反転に必要な電場が無機強誘電体に比べ およそ 10 倍大きい。逆にいえば、無機同様 の低い駆動電圧を実現するためには、膜厚を 10 分の 1 にする必要がある。そのため過去 20年にわたって、その強誘電性の薄膜効果に 関する研究が注目を浴びてきた。その多くの 主張は、100nm以下の膜厚において強誘電性 が急激に消失するというものであり、ポリマ ーメモリーの実用化を悲観視するものであ った。しかし、我々はその原因を解明しよう とする研究を進める中で,従来慣例的に用い られてきたアルミ電極が強誘電性の消失を 引き起こしていることを見出し、金を電極に 用いることで、少なくとも 50nmまではその 強誘電性が変化しないことを初めて明らか にした。現在 40nmの薄膜試料において、3.3V で 300µsの分極反転時間を確認し、高電場印 加時においては 16nsといった高速分極反転 が可能なことを実験的に証明している。さら に、この金電極試料においては、反転疲労回 数がアルミ電極試料のおよそ 1000 倍となる 108回を記録しており、強誘電性高分子が高 度な素子への応用対象となることを実証し てきた。

(3)今後の課題

以上の結果を踏まえ、実用化へ向けてさら に解決しなければならない課題が3点ある。 ①.強誘電性高分子の分極反転機構について、 提唱されている微視的なモデルに関する実 験的検証をおこない、かつ反転過程を微視的 定量的に取り扱うこと。

②.ポリマーメモリーの高集積化を鑑み、膜厚のサイズ制御のみならず、結晶1つにサイズを限定した場合の物性評価を行う必要がある。

③.多結晶の集合体である強誘電性高分子においては、結晶粒界の分極反転におよぼす影響の定量的理解が必要である。さらに、強誘電性高分子と半導体との組み合わせで作成される1T型メモリー素子においては、分極反転挙動を支配する半導体層界面の空乏層

形成過程の理解が必要不可欠である。

2. 研究の目的

本研究では、強誘電性高分子について、時間的にはナノ秒、空間的にはナノメーター領域における分極反転を測定し、未だ解明されていない分極反転機構を明らかにするとともに、分極状態を任意に制御できる技術群を確立することによって、ポリマーメモリーの実現に貢献することを目的とする。具体的には以下の3つの項目に重点を置く。

(1)ナノ秒領域における分極反転挙動の理解 と制御(今後の課題①に対応)

試料に印加する電圧パルスとして多彩な シーケンスを用いることによって、反転過程 に対する諸条件の効果を検討する。また、分 極反転の時間領域測定装置を改良し、10 ナノ 秒以下の時間領域測定を行うことによって、 反転初期における反転核の生成・成長過程を 検出する。その際、誘電緩和挙動と分極反転 挙動の分離を厳密に行い、強誘電性高分子特 有の結晶内部の分子熱揺らぎが、初期核の形 成にどのような影響を及ぼしているのかを 詳細に検討する。さらに、高電場極限におけ る反転の極限時間を実験的に測定し、その電 場依存性がどのような法則に従うのかを明 らかにする。

(2)局所領域における分極反転挙動の理解と 制御(今後の課題①と②に対応)

従来、分極反転の測定はおよそ 100µm 四 方の電極で制限される比較的大きな領域で 行っているが、この測定をナノスケール領域 に対して行う。走査プローブ顕微法を用いて、 強誘電性高分子の結晶粒1つにおける分極 反転挙動を測定する。分極反転の素過程をよ り直接的に検出することで、マクロな物性に 反映している諸原因(構造因子・疲労特性・ 保持特性)を局所的な測定を通して理解し、 制御する。

(3) 不揮発性ポリマーメモリーの構築(今後の 課題③に対応)

メモリーのアーキテクチャは多岐にわた るが、本研究では半導体材料を同時に用いた、 1T 型のポリマーメモリーに特化した研究を 行う。無機強誘電体を用いた 1T 型のメモリ ーは、600℃を超える高温アニールプロセス が特性劣化の大きな原因となっているのに 対し、強誘電性高分子は結晶化アニール温度 が高々140℃であるため、1T型の高集積性を 活かしたメモリーの構築が可能だからであ る。現在予備実験にて、動作確認と基本的な 特性評価を完了させている。本研究において は、半導体との界面が強誘電性高分子の分極 反転に及ぼす効果、特に分極電荷を補償する 電荷挙動を明らかにし制御することで、強誘 電性高分子本来の物性を反映したメモリー 素子を作成する。

3. 研究の方法

(1)超高速分極反転測定による高電場下での 極限反転挙動の解明

スピンコート法によって得られるフッ化 ビニリデン共重合体薄膜に、シャドウマスク を用いてクロスポイントとなるように上下 電極を蒸着し、測定試料を作成する。

最大振幅 50V、電圧遷移時間 1ns の高速パ ルス発生器を作成し、1GV/m を超える高電場 極限における強誘電性高分子の分極反転時 間を測定する。

超高電場域においては絶縁破壊の心配が あるが、パルス幅を制御することによって測 定が可能となる。また、分極反転初期に形成 される反転核の形成挙動をナノ秒領域から 精密に行うことで、反転核の大きさ・形成時 間・成長次元を決定する。さらに、時間的な 分解能が上がることによって、室温で300ns 近傍に観測される誘電緩和挙動と分極反転 挙動の分離が容易になる。これらを厳密に分 離することで、無機強誘電体にはない高分子 強誘電体に特有の熱揺らぎが、反転核の形成 にどのように関わっているのか明らかにす る。

(2)時間分割圧電顕微法による分極反転の 微視的解明

走査プローブ顕微鏡を購入し、その測定モ ードの一つである圧電応答顕微法を用いて、 分極の分布の測定をおこなう。その際に、パ ルス電場を印加することにより、反転過程を 中途で止め、その際の分極分布を測定する測 定システムを構築する。パルスの長さに伴っ て、分極状態がどう変化するかによって、反 転過程を微視的に考察する。これにより、反 転核生成頻度、成長速度等の微視的パラメー ターの定量化をおこなう。

(3) 不揮発性ポリマーメモリーの構築

1T型不揮発性ポリマーメモリーは図に示 すように、ゲート強誘電体層の双安定な分極 状態をゲート電圧により制御し(書込み)、 その分極状態に応じた双安定なソース/ド レイン間の電流を検出する(読出し)ことに より不揮発性メモリーとして動作させる。こ のときの読み出しの閾値は強誘電体と半導



体との界面に形成される空乏層厚さによっ て決定されるが、同時に絶縁体である空乏層 によって、分極反転特性が大きく変化する。 そこで、強誘電体層の膜厚、Si 基板へのキャ リアドープ濃度、印加電圧によって、図中①

~③の特性がどのように変化するかを測定 し、メモリー素子として最適な構成条件を決 定する。また、強誘電体と半導体界面の電荷 挙動を時間的かつ空間的ナノスケール領域 の測定によって理解し、その知見を実用的な 制御パラメーターにフィードバックする。

4. 研究成果

(1) 超高速分極反転測定による高電場下での極限反転挙動の解明

反転ダイナミクスの制御として、短パルス を用いた逐次分極反転、パルス間隔およびパ ルス幅に対する反転挙動の依存性の詳細な 解析をおこない、反転特性を支配する種々の 要因についての知見を得た。反転を繰り返す ことによる反転特性の変化(反転疲労)およ び時間の経過に伴う反転特性の変化(インプ リント)はメモリー応用における重要な障害 となるが、その原因として結晶中の格子欠陥 が重要であることを示した。

高電場下における分極反転挙動について、 さらに短時間領域における測定精度を高め た結果、図のようにナノ秒領域の分極反転曲 線の測定に成功した。







ここで、縦軸は反転時間の対数、横軸は電場 の逆数である。直線が指数則を示し、200MV/m より低い電場においては指数則に従ってい るが、それより高電場になると指数則から外 れて、指数則より速く反転が進行することが わかった。

このように、分極反転速度の電場依存性が 高電場域において変化し、これまで信じられ ていた反転速度の限界を超えた高速な分極 反転を示すことを見いだした。これによって、 より高速なメモリー素子としての応用が可 能であることを示したことに加え、分極反転 の機構を考察する上で重要な新たな知見を 与えた。

(2)時間分割圧電顕微法による分極反転の微視的解明

新規に購入した走査プローブ顕微鏡を用 い、カンチレバーを用いて電圧を加えること による局所的分極処理をおこない、圧電応答 顕微法による分極分布の計測をおこなった。 特に、個々の結晶が孤立して生成する超薄膜 において個別の結晶の分極処理をおこなっ た。下図は、融解再結晶化をおこなった試料 の表面 Topo 像および全面に+10V を印加した 後および-10V を印加した後に測定した PFM 像 である。



Topo 像 PFM 像:+10V 印加後 -10V 印加後

明るい部分および暗い部分がそれぞれ向き の異なる分極に対応し、針状に見える部分が 明瞭な分極の反転を示していることがわか る。これまでの研究において、針状結晶は分 子鎖が基板に平行に配向した edge-on ラメラ であることを明らかにしたが、この PFM の結 果はそれを裏付けるものである。さらに、こ の手法によって、局所的な分極制御が可能で あることを示したと言える。

次に、個々の結晶内の分極反転計測をめざ し、電圧の短パルスを走査プローブ顕微鏡内 において試料に印加できるように装置の改 造をおこなった。そのために、外部の任意波 形発生器を増幅器を通して顕微鏡内の試料 に接続し、さらに試料に生じる電荷応答を計 測する電荷増幅器を接続した。このシステム を用いて、薄膜熱処理試料について電圧パル スを印加後、圧電応答顕微法によって分極反 転の際の分極分布を測定した。あらかじめマ イナス方向に分極処理をおこなった試料に おいては、試料全面がマイナス方向に分極を 持っていることに対応した圧電応答を示す。 これにプラス方向の電圧パルスを印加する と、部分的に圧電応答の極性が反転した領域 が観測された。この領域は、数、大きさ共に パルスの長さが長くなるに従って増加し、最 終的には全面が反転した状態となった。下図 にその例を示す。



赤色はマイナスの分極を示し、青色はプラス の分極を示す。マイナスの分極を持った状態 の中から、プラスの分極を持った領域があら われ、それが結晶粒の大きさにまで成長する ことがわかる。これは、分極が反転した小さ な領域(反転核)が生成し、その領域が個々の 結晶中を広がることによって反転が進行す るとする反転核生成・成長モデルを支持する 結果である。さらに、この画像から核生成頻 度および成長速度を見積もることが可能と なった。下図に得られた各量の電場依存性を 示す。これら分極反転機構を解明する上で基 本的かつ重要な量を得ることに成功した。



分極反転の機構としては、セラミクス系の 強誘電体と同様に、微小な反転分域の核生成 とその成長によって反転が進むと考えられ てきたが、それを強誘電性高分子において実際に観測した例はなく、今回初めてそれを実 証したことになる。高分子の固体構造はラメ ラの集合体であるので、今回の結果で示され た微小な結晶内において反転分域の核生成 と成長がおこっていることが推測される。 このように、これまでのマクロなスイッチン グ測定では確定できなかった成長過程が極 めて明瞭になった。



ここで得られた結果を、(1)で得られた高 電場域における知見と対応させることによ って、強誘電性高分子における分極反転機構 についての踏み込んだ理解へとつながる成 果である。

(3) 不揮発性ポリマーメモリーの構築

メモリーへの応用のためのモデルとして この共重合体をシリコンウエハ上に成膜し、 分極反転特性を調べた結果、下図のように基 本的なメモリー動作が可能であることを示 した。



ここで、Au とは両面が金電極である場合の D-E ヒステレシス曲線であり、原点に関して 対象なものとなり、当然メモリー性を持たな い。これに対して、下部基板をn型シリコン とすると、ドープ濃度が小さく(HD: High-dope、MD:Middle-dope、LD:Low-dope) なるに伴って、次第に非対称性すなわちメモ リー動作を示すようになった。

この過程をより詳細に調べるために、下図 に示すように、ステップ電場を用いた時間領



域測定をおこなった。Eは印加電場波形、Dは 単位面積あたりの分極、E/C。は比誘電率を示 す。このように誘電率が分極の向きに応じて 大きく異なることからメモリー動作が確認 できるが、反転過程も著しい非対称性を示し ていることがわかる。これより、問題点とし て空乏層形成にかかる時間が長いことがわ かったが、その原因解明のために下図に示す ように、スイッチング曲線を精度良く測定し、 反転のダイナミクスを厳密に解析した。特に 空乏層領域における電荷挙動の数値解析を おこない、実測データとの比較から反転特性 に影響を及ぼす因子について特定した。



最後に、全有機メモリーの構築をめざし、 有機半導体、有機導電体等を組み合わせた、 メモリーデバイスの試作をあわせておこな った。有機半導体や有機導電体を用いた全有 機メモリーについては、性能が不十分ながら その改善に向けて不純物の精製、ドーパント の添加についての設計指針を得た。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計6件)

- ①<u>T. Furukawa, Y. Takahashi, T. Nakajima,</u> "Recent advances in ferroelectric polymer thin films for memory applications", Current Applied Physics, 査読有, Vol. 10, 2010, e62-e67.
- ②<u>T. Furukawa</u>, S. Kanai, A. Okada, <u>Y.</u> <u>Takahashi</u> and <u>R. Yamamoto</u>, "Ferroelectric switching dynamics in VDF-TrFE copolymer thin films spin coated on Si substrate.", J. Appl. Phys., 查読有, Vol. 105, 2009, 061636.
- ③<u>Yoshiyuki Takahashi</u>, Naoko Tomoda and <u>Takeo Furukawa</u>, "SPM Study of Ferroelectric Properties of Vinylidene Fluoride and Trifluoroethylene Copolymer", Proceedings of 13th international symposium on electrets, 查読無, 2008, 58-58.

- ④Naoko Tomoda, <u>Yoshiyuki Takahashi</u> and <u>Takeo Furukawa</u>, "The Polarization State in VDF/TrFE Copolymer Thin Films Studied by Scanning Probe Microscopy", Proceedings of 13th international symposium on electrets, 査読無, 2008, 82-82.
- ⑤<u>R. Yamamoto</u>, A. Okada, D. Ito, <u>Y.</u> <u>Takahashi</u> and T. <u>Furukawa</u>, "Simultaneous Measurements of (Q-V, C-V) and (Q-t, C-t) Characteristics in an MFS Capacitor with Ferroelectric VDF-TrFE Copolymer as a Gate Dielectric", Proceedings of 13th international symposium on electrets, 査読無, 2008, 97-97.
- ⑥<u>T. Nakajima, Y. Takahashi</u> and <u>T. Furukawa</u>, "Pulse train measurement of ferroelectric switching in thin films of vinylidene fluoride/trifluoroethylene copolymer.", Appl. Phys. A, 査読有, Vol. 91, 2008, 33-39.

〔学会発表〕(計11件)

- ①<u>T. Furukawa, T. Nakajima, Y. Takahashi,</u> "Recent advances in ferroelectric polymer thin films", International symposium on integrated ferroelectrics and functionalities, 2009. 9. 28, Colorado Spring, USA.
- ②友田 菜穂子,<u>高橋 芳行,古川 猛夫</u>、「圧電 応答顕微法を用いたVDF/TrFE共重合体 における反転ドメインの生成・成長の定量 的解析」第58回高分子討論会、2009.9.17、 熊本大学
- ③石井 肇,<u>中嶋 宇史,高橋 芳行,古川 猛夫</u>、 「VDF/TrFE共重合体薄膜の超高電場に おける高速強誘電スイッチング特性」第5 8回高分子討論会、2009.9.17、熊本大学
- ④<u>T. Furukawa</u>, "Recent advances in ferroelectric polymer thin films for memory applications", The 4th international symposium on next generation non-volatile memory technology for tera-bit memory, 2009. 6. 24, Hanyang University, Korea.
- ⑤友田菜穂子・<u>高橋芳行・古川猛夫</u>、「VDF/TrFE共重合体薄膜における局所的強誘電物性」第57回高分子討論会、2008.
 9.24、大阪市立大学
- ⑥Yoshiyuki Takahashi, Naoko Tomoda and Takeo Furukawa, "SPM Study of Ferroelectric Properties of Vinylidene Fluoride and Trifluoroethylene Copolymer", 13th international symposium on electrets, 2008. 9. 17, 日本科学未来館
- ⑦Naoko Tomoda, <u>Yoshiyuki Takahashi</u> and <u>Takeo Furukawa</u>, "The Polarization

State in VDF/TrFE Copolymer Thin Films Studied by Scanning Probe Microscopy", 13th international symposium on electrets, 2008. 9. 15, 日本科学未来館

- ⑧<u>R. Yamamoto</u>, A. Okada, D. Ito, <u>Y.</u> <u>Takahashi</u> and <u>T. Furukawa</u>, "Simultaneous Measurements of (Q-V, C-V) and (Q-t, C-t) Characteristics in an MFS Capacitor with Ferroelectric VDF-TrFE Copolymer as a Gate Dielectric", 13th international symposium on electrets, 2008. 9. 15, 日本科学未来館
- (9) Yoshiyuki Takahashi and Takeo Furukawa, "Kinetics of Crystallization in Thin Films of a Vinylidene Fluoride /Trifluoroethylene Copolymer", International Symposium on Polymer Crystallization, 2007. 9. 22, Toray Conference Hall, Mishima, Shizuoka, Japan
- ⑩大澤孝成・工藤 渉・<u>高橋芳行</u>・<u>古川猛夫</u>、「VDF/TrFE共重合体薄膜の構造形成における基板の効果」第56回高分子討論会、2007.9.21、名古屋工業大学
- ①<u>古川猛夫</u>・岡田成史・金井庄太・<u>高橋芳行</u>
 ・<u>山本亮一</u>、「VDF/TrFE共重合体を用いたMFS素子の分極反転ダイナミクス」応用物理学会 秋季第 69 回学術講演会、2007.
 9.5,北海道工業大学

6. 研究組織

(1)研究代表者
 古川 猛夫(FURUKAWA TAKEO)
 東京理科大学・理学部第一部・教授
 研究者番号:90087411

(2)研究分担者

高橋 芳行 (TAKAHASHI YOSHIYUKI) 東京理科大学・理学部第一部・助教 研究者番号: 80266923 山本 亮一 (YAMAMOTO RYOICHI) 群馬産業技術センター・材料食品グルー プ・独立研究員 研究者番号: 40469888 中嶋 宇史 (NAKAJIMA TAKASHI) 東京理科大学・理学部第一部・助教 研究者番号: 60516483

(3)研究協力者

岡田 成文(OKADA AKIFUMI) 東京理科大学大学院理学研究科修士課程 石井 肇(ISHII HAJIME) 東京理科大学大学院理学研究科修士課程 友田 菜穂子(TOMODA NAOKO) 東京理科大学大学院理学研究科修士課程